

Fiche mise à jour le 29/06/2010 ▣

200114768C : EA3492 GENIE DES PROCEDES PLASMAS ET TRAITEMENTS DE SURFACE - Unité de recherche Fermée

Responsables

Adresse : ENSC PARIS 11 Rue Pierre et Marie Curie 75231 PARIS CEDEX 05

Site :

Descriptif : Aucun

Ecole(s) doctorale(s) de rattachement : non renseignée

Rattachée au(x) thème(s) de recherche suivant(s): non renseigné

Liens avec d'autres structures :

Aucun

Contact: daniel-morvan@enscp.fr

Année de création :2001

Site ESR : Aucun

Classement scientifique ERC : non renseigné.

Domaine scientifique : non renseigné.

Etablissements ▣

ENS CHIM.

PARIS -

Ecole

Nationale

Supérieure de

Chimie de

Paris -

Chimie

ParisTech

(EA 3492)

(établissement

tutelle à partir

de 2001)

PARIS 6 -

Université

Pierre et

Marie Curie

Paris 6 (EA

3492)

(établissement

tutelle à partir

de 2001)

CNRS -

Centre

national de la

recherche

scientifique

(EA 3492)

(établissement

participant à

partir de

2009)

test

Image not found or type unknown

**Etablissement
référent**

test

Image not found or type unknown

test

Image not found or type unknown

Historique



- Filiation
 - Structure(s) fille(s) :
 - Institut de Recherche de Chimie Paris
- Responsable
 - 01/01/2009 - 31/12/2012 : Daniel MORVAN (DIR)
 - 01/01/2001 - 31/12/2008 : Jacques AMOUROUX (DIR)
 - 01/01/2001 - 31/12/2008 : Jacques AMOUROUX (DIR)
 - 01/01/2001 - 31/12/2008 : Jacques AMOUROUX (DIR)
- Domaines scientifiques
 - 2001 - 2008 : 4- Chimie
 - 2001 - 2008 : 8- Sciences pour l'ingénieur
- Classement scientifique ERC
 - 2005 - 2012 : PE3- Condensed matter physics : structure, electronic properties, fluids, nanosciences, biological physics
 - 2005 - 2012 : PE5- Synthetic Chemistry and Materials : New materials and new synthetic approaches, structure-properties relations, solid state chemistry, molecular architecture, organic chemistry
 - 2001 - 2004 : PE8- Products and Processes Engineering : Product and process design, chemical, civil, environmental, mechanical, vehicle engineering, energy processes and relevant computational methods